First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#



L37: Entry 67 of 73

File: JPAB

Dec 19, 1984

PUB-NO: JP359225992A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59225992 A TITLE: OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: December 19, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME.

COUNTRY

SHIGETA, SADAAKI YOKOGAWA, YOSHIO EZAKI, KOZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

DAINIPPON INK & CHEM INC

COUNTRY

APPL-NO: JP58099577 APPL-DATE: June 6, 1983

US-CL-CURRENT: 369/283; 428/148 INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an <u>optical recording medium</u> high in sensitivity, showing an extremely high S/N ratio of reproduced signals, stable and having low toxicity, by using a composite layer comprising particulates of a specified metal or a semiconductor dispersed therein and a recording layer consisting of a specified semiconductor.

CONSTITUTION: The composite layer 1 comprising particulates of a metal or a semiconductor dispersed in a metallic oxide is provided on a base 3, and a semiconductor layer 2 is provided on the surface thereof. An energy beam incident on the optical recording medium is absorbed into the semiconductor layer and the composite layer, the resultant heat melts the composite layer, and recording and reproduction are performed by utilizing the change in the optical property (reflectance, transmittance or the like) of the part irradiated with the energy beam. Examples of the metal or semiconductor used for the composite layer include Sn, In, Sb, Pb, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Ge and alloys comprising one of them as a main constituent. Examples of the metallic oxide include oxides of Sn, In, Al, Zr and Zn. When Ge is used for the semiconductor layer, a recording medium having high sensitivity and showing a high S/N ratio of reproduced signals can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# <sup>19</sup> 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59-225992

⑤ Int. Cl.³
B 41 M 5/26
G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906-2H 8421-5D 砂公開 昭和59年(1984)12月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

**9**光記録媒体

②特 願 昭58-99577

4.

②出 願 昭58(1983)6月6日

⑦発 明 者 重田定明

習志野市谷津 3 -29-10

⑫発 明 者 横川義雄

東京都板橋区赤塚新町3-13-

10

@発 明 者 江崎弘造

浦和市別所 3 一37—15喜光寮内

切出 願 人 大日本インキ化学工業株式会社 東京都板橋区坂下3丁目35番58

믁

個代 理 人 弁理士 高橋勝利

明 和

1. 発明の名称

光記频炼体

### 2. 特許請求の顧問

- 1. 募板上に、金属酸化物育膜中に金属もしくは半導体の微粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光配線媒体。
- 2. 金属もしくは半導体の散粒子が、Sn、In、Sb、Pb、Al、Zn、Cu、Ag、Au、Geまたはこれら金属もしくは半導体を主成分とする合金の散粒子である特許額求の範囲第1項に配級の先記録媒体。
- 3. 金属酸化物がSn、In、Ai、2r及びZnの酸化物より選ばれた少なくとも一種である特許額求の範囲第1項に包数の光記録媒体。
- 4. 半導体関がGe層である特許額求の範囲第1項に記載の光記録媒体。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、レーザ光等のエネルギー線を照射することによって、記録暦のエネルギー線照射部が溶融等により 変形または除去されることによって生じる反射率もしくは 透過率の変化を利用して光学的に情報の記録、再生を行う のに選した記録媒体に関するものである。

光ディスク等の光記録媒体に要求される性質としては、 記録光調に用いるレーザの被長領域での記録感度が高いこ と、再生信号のSN比が高いこと、記録密度が高いこと、 保存安定性にすぐれていること、及び表性が低いことが挙 げられる。

レーザ光照射部の温度上昇により記録層が融解し、ピットを形成するいわゆるヒートモード型記録媒体に於た高いたのなど、記録度を高くするためには、記録度の力光吸吸ので、Nいことが発展が低い。再生信が協っていたのが、大きさが協っていたとが発生に反射光を使いていたという。というでは、記録のと未記録のでは、配録のとれるのでは、記録を高くするためには、記録度を高くするためには、記録度の酸化安定性及び耐湿性が高いことが要求される。

レーザ用記録媒体として現在最もすぐれているとされているのは、ガラスまたはプラスチック務板上に記録用としてテルルまたはテルルー砒素合金等のテルル合金階段は、可視-

近郊外の被長領域で光の吸収率が高く、低熱伝導率、低融点であるため記録感度が高く、またとし、の形状、大きさも摘い弱く、且つ可視一近郊外の破裂、地域となり、反射性によっての、反射性によって、以上一下で一下にはない、に一下で一下で記録はびテルルーの、では、ないのでは、しかし、では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、またお性に関しては効果的な対策は見出ったない。

郡性の点では、テルル系記録媒体に比較して有利なものに、ガラスまたはプラスチック茶板上、もしくは該募集とに設けたアルミニウム等の反射関の上に色楽または色条をポリマーに分散した暦を形成した記録媒体がある。しかし、一般に色楽の吸放、赤色光より短級のる半導体レー・で後記録派長域である750nmの領域で大きないない。

本発明者等は、毒性が低く、酸化安定性及び耐水性にすぐれた光記録媒体の完成を目的として機器研究を進めた結果、酸化安定性及び耐水性にすぐれた輸定の金皿もしくは 半導体の微粒子が、化学的安定性にすぐれた金属酸化物簡 膜中に分散した複合層と、この複合層の少なくとも一方の 製画に接触した特定の半導体からなる記録層を用いること によって高速度で再生信号のSN比が極めて高く、且つ安 定でしかも毒性の低い光記録媒体が得られることを見出し、 本発明に到達した。

本発明の要旨とするところは、基板上に、金属散化物海 膜中に金属もしくは半導体の数粒子が分散した複合層と、 酸複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層から なる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体 の機構と構成にある。

第1回に、本発明の光記録媒体の間構成のの例を示す。 第1回に於ては、慈板上に、金匹酸化物中に金匹もしくはは 半導体の微粒子が分散した複合層(以下複合層と呼ぶ)が 数けられており、核複合層の表面に半導体層が形成されて いる。この光記録媒体に於ては基板側もしくは基板と反対 側から人射したエネルギー線は、半導体層及び複合層の 収され発生した熱により複合層が翻解し、この複合層の 解部分が半導体層のこれに接した部分を併って移動する

とによって形成されるピットによって生じる媒体のエネルギー線が照射された部分の光の反射率、透過事等の光学的 性質の変化を利用して配録、再生が行われる。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Pb、AI、Zn、Cu、Ag、Au、Sb、Bi、Se、Te、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられるが、低時性の観点から好ましい金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Sb、Pb、AI、Zn、Cu、Ag、Au、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられる。上記金属もしくは半導体の特徴は半導体レーザの発掘波長域での反射率が高い、協点が低い、溶性が低い、及び空気中での安定性が高い等であるので、これら金属もしくは半導体を主成分とする合金を用いる場合は、上記特徴が失われないように注意する必要がある。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属酸化物は、化学的安定性にすぐれ、熱伝導率の低いものであることが必要で、好ましい例としては、Sn、In、Al、Zr及びZnの酸化物が挙げられるが、特にSnまたはInの酸化物を用いると、空気中での安定性がすぐれ、高感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。SnまたはInの酸化物の例としては化学式でSnO2、In2O3 及びSnO2-x、In2O3-x 符の低酸化物や、SnI-yHyO2、In2-2NZO3 等のSnO2-x In2O5

に異種金属がドーピングされたものが挙げられる。ここで x、 z は O. 5 以下、 y は O. 2 5 以下の正の数、 M は Sb、 In、 N は Sn、 Ge、 Pb、 Zn等の金属を示す。

上記複合層に於ける金属もしくは半導体の充壌率は 0.3 以上、 0.9 5 以下であることが必要である。 充壌率が 0.3 以下であると、複合層の吸収係数が低下し、且つ複合層が溶験液動化する。 充壌率が 0.9.5 以上となると、複合の配録感度が低下する。 充壌率が 0.9.5 以上となると、複合層に分散している金属もしくは半導体粒子間の接触が始まり、金属もしくは半導体粒子を くなるため 記録とってし、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録 速度が低下する。

本発明の光記録媒体に於ける複合間の一個の既さは10人以上、500人以下が選ましい。複合間の一個の原立が10人以下であると、複合間のエネルギー線照射部の溶験 漁動化による半導体層のビット形成が進行し難くなり、記録媒体の記録感度が低下する。また複合層の一層の原さが500人以上であると、複合層エネルギー線照射部の溶验 漁動化に必要なエネルギーが大きくなるため記録媒体の記録感度が低下する。特に複合層の一層の厚さが30人以上、300人以下の場合、高感度で再生信号のSN比の真い記

緑媒体が得られる。

本免別の光記録媒体に用いられる半導体層の例としては、Ge、Si、Se等の元素半導体及び、AISb、GaAs、GaSb、InP、InAs、InSb等の化合物半導体が挙げられる。物に半導体にGeを用いた場合は、均質且つ750mm~850mmの被長域で光の数収係数の大きい間が得られるため、高感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。またGe間は静膜の場合でも酸化安定性及び耐湿性がすぐれており、高性も低い点で本免別の光記録媒体に用いられる半導体層として舒適である。更に本発別の光記録媒体には、GeにGa、InまたはSb等をドーピングした静膜からなる半導体層を用いることもできる。

本発明の光記録媒体に於ける半導体暦の一周の厚さは10 人以上、200人以下が望ましい。半導体暦の一層の厚さ が10人以下であると、得られる記録媒体の750nm~ 850nmの被長域での先の反射率、吸収率が低くなり、記録部と未記録部とのコントラストが大きくできず、再生信号のSN比が低くなる。半導体層の一層の厚さが200人以上であると、複合暦のエネルギー線照射部が溶験流動化しても、半導体層のピット形成が進行し難くなるため、記録媒体の記録感度が低下する。特に半導体層の一層の厚さが20人以上、100人以下の場合SN比の高い記録媒体 が得られる。

本発明の光記録媒体の一つの実施超様は、紡板上に複合 周を形成させ、更にこの複合層の表面に半導体層を形成さ せたものである。紡板としては、アルミニウム等の会域板、 ガラス板、あるいはポリメタクリル散メチル、ポリスチレ ン、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、ポリエチレンテ レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド 及びエポキシ樹脂、ジアリルフタレート負合体、ジエチレ ングリコールピスアリルカーポネート頂合体、ポリフェニ レンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミ ド等の熱可塑性、又は熱硬化性樹脂のシート又はフィルム が用いられる。特に本発明の光記録媒体を記録光、再生光 を茘板を造して照射する形式の光ディスクとして使用する 場合に於ては、茘板にはメチルメタクリレート系爪合体、 スチレン系頂合体、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、 ジエチレングリコールピスアリルカーボネート重合体、エ ポキシ樹脂等の透明プラスチックのシートを用いる必要が ある。また、慈板にガラス极、又はアルミニウム等の会域 板を使用する場合は、これら苗板上にポリマー層を設けた 後に複合層及び半導体層からなる記録層を形成させると高 感度の光記録媒体が得られる。上記ポリマーの例としては、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイソプチ

ルメタクリレート等が挙げられる。

本発明の光配録媒体の用構成の例を第2図~第5図に示す。以下本発明の記録媒体の製造方法を間構成の例図を用いてお明まる。

第2図に示す構成の記録媒体は、基板3の上に半導体関 2を形成させた後に、この半導体財2の上に複合暦1を形 成させ、次いでこの操作をくり返した後最外層に半導体層 を形成することにより、半導体間を n 間、複合間を n - 1 暦積周させることによって得られる(ここでnは正の整数 を示す。)。半導体用及び複合用を形成させるためには、 真空護脊法、イオン化薬脊法、イオンプレーティング法、 スパッタ法、クラスターイオンビーム法等を利用する。複 合暦を形成させる場合は、金属もしくは半導体金属酸化物 とを別々のルツポに入れ、1×10° sm Hg以下の真空度に 於て同時に慈発させ荔肴を行う。また上記真空嘉春工程で **落発粒子をイオン化し、半導体層表面に衝突させるイオン** 化器券法、またイオン化と同時に募板側に直流電圧を印加 してイオン化粒子を加速させるイオンプレーティング法を 川いることもできる。また金匹もしくは半導体のターゲッ トと金属酸化物のターゲットを用いて同時スパッタを行う ことによって複合間を形成させることもできる。いずれの 場合も複合用の形成時には、各茂発標、ターゲットの比較 的近傍に水晶膜厚センサ等のセンサヘッドを設置し、金瓜 もしくは半導体及び金属酸化物の蒸着速度、スパックリン グ速度を別々に検知、制御することにより、所定の金属も しくは半導体の充填率及び厚さの複合層が得られる。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、記録層の厚さ(複合層及び半導体層を積層した全体の厚さ)が50人以上、2000人以下であることが現ましい。記録層の厚さが2000人以上になると、記録層のエネルギー練覧射部の体質が大きくなるため、エネルギー線を関射した場合に吸収されるエネルギーの密度が低下するため、記録媒体の記録感度が低下し、さらに形成されるピ

ット周辺の形状が乱れ続くなり、再生信号のSN比に感影響を与える。記録階の厚さが50人以下であると、記録媒体の記録部と未記録部の反射率及び透過率の差が小さくなり、コントラストが低くなるため、再生信号のSN比を高くすることができない。本発明の光記録媒体を反射型光ディスクに使用する場合、記録層のより好ましい厚さの観聞は70人以上、500人以下である。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、複合層の一層の厚さが10人~500人、半導体層の厚さが10人~200人、複合層と半導体層が積層された記録層の厚さが50人~2000人の範囲内であれば、nの銃は1以上の任意の整数で良い。特に半導体層にGeを使用し、第2図に示す構成でnが2以上の場合、空気中での安定性及び耐湿性の特にすぐれた光記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に於ける記録層は、通常の環境下では極めて安定であり、特に保護層を設ける必要は無いが、機械的衝撃等に対する保護や、腐境等の付着により、記録、再生に支障が生じるのを防ぐことを目的として、保護層を記録層の上に設けることが可能である。保護層としては、SiO1、AlaOo、TiO2等の無機材料及び有機高分子材料が用いられる。

第2図~第5図に示す本発明の光記録媒体に於ては、基

版 3 を透明なものとした場合は、記録光及び再生光を図の 上方から入射させても、下方から入射させても良い。

本発明の光記録媒体は、低春性で高感度であり、空気中 での安定性及び耐湿性がすぐれていると同時に再生信号の SN比が衝めて高い点に特徴がある。本発明の光紀録媒体 が上記の如くすぐれた特徴を示す理由は現時点では必ずし も明確で無いが、以下の様に推定することができる。本発 明の光記録媒体の記録層は、それぞれ光学定数の異なる複 合層と半導体層との積層膜から成り立っているため、記録 階がそれぞれ複合層もしくは半導体層単独で成り立ってい る場合に比較して、記録間の厚さが極めて小さい場合でも エネルギー線の吸収率及び反射率が高くなる。このため記 緑暦のエネルギー線が照射される部分に於けるエネルギー 密度が大きくなり、記録感度が高くなると同時に、記録部 と未配録部とのコントラストが大きくなり、再生時のSN 比が高くなる。さらに記録層を構成している複合層は金属 酸化物とこの酸化物中に分散した粒径が光の波長以下の標 めて微額な金属もしくは半導体の粒子から成り立っている ため、パルクの金属もしくは半導体に比較して低い温度で **隣接する半導体暦を伴って容易に放動化する。この記録暦** の流動化した部分は、金属もしくは半導体単独の溶験体に 比較して大きな表面エネルギーを育しており、流動化した

記録層とこれに接触する該板との表面との表面になり、流動化した記録層の移動がスムーズに起り、流動化した記録層の移動が入れた記録層の移動化した記録層の移動は、流動化した記録との表面の協関相との表面を対したのと考えられているが、は、ないの大きを形しくは、ないの大きな形式であると考えられる。この結果、低い照射エネルギーの表面が無くなる。この結果、低い照射エネルギーの表面が無くなる。この結果、低い照射エネルギーの表面の表ものと考えられる。

さらに本発明の光記録媒体における記録層を構成する半 堺体間は熱伝導率が低く、複合間中では、金属もしくは半 堺体の微粒子は、酸化物中に互いに孤立して存在している ため、複合間の熱伝導率も低くなり、記録媒体の感度は高 くなる。また、複合層中の金属の充壌率、半導体層、複合 圏の関さを適切に選択することにより、最適な分光吸収率、 分光反射率の記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体の記録暦に使用さる金属もしくは半 専体及び金属酸化物等は、いずれも空気中及び水中で極め て安定で、且つ毒性が低いため、本発明の光記録媒体は低 番性で保存安定性もすぐれている。

本発明の光記録媒体は、記録再生用光ディスクとして 像ファイル、文書ファイル、データファイル及びコンピュ ータの外部メモリとして用いられるばかりでなく、レーザ 光で直接書き込み、読み取りが可能なテープ、カード、マ イクロフィッシュ等として用いることができる。

以下、本発明の詳報を実施例によって示すが、本発明は これ等の例に限定されるものではない。

前、以下の実施例で示す充壌率とは、複合層中で金属も しくは半導体微粒子の占める体積の割合である。 ま施限1

免速度を関節しなから蒸発を行い、Snの充壌率 0.8 で関係 6 0 人の Sn及び Sn 0.2 の複合層を Go層の上に形成し、続いて 同様の操作を行うことにより、この Sn と Sn 0.2 の複合層上に 厚さ 2 0 人の Ge層、厚さ 6 0 人の Sn と Sn 0.2 の複合層及び厚さ 3 0 人の Ge層を順次積層し、第 2 図に於て n = 3 に相当する様々で厚さ 2 0 0 人の配録層を有するディスク状光記録媒体を製作した。

得られたディスク状光記録媒体を毎分1800回転の回転速度で回転させながら、くりかえし周波数 5 MII x で 100 n secのパルス中に変調した半導体レーザ (日立製作所製IILP-1600、発振波長830 nm) の発振光をコリメーターレンズ、 4条 ルンズ及び 4 新板を通して配類層にピーム径 1 μm まで 4条 光して 配射することにより 記録を行ったところ、 短径がほぼ 1 μm のピットを形成させるのに 必要なディスクの記録 両上に 於けるレーザ光強度は 6 mHであった。 また記録信号を 1 mNのレーザ光で再生を行い、 落準信号 5 MII z 、パンド巾 1 0 0 KII z の条件でスペクトラムアナライザで測定した C N比は 5 6 dBであった。

上配の如くして記録を行った記録終のディスク状配録媒体を60℃、95%RHの恒温恒報用内に入れ、120日間の耐器熱性試験を行ったところ、CN比に変化は認められなかった。

比較例1

英族例 1 に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状態板を 3 枚用意し、英雄例 1 と同様に 35 板回転速度 2 0 rpm 、真空度 1 × 1 0 -6 mm Beに於て、電子ビーム 露着法を用い、これら落板上に Sn及び SnOzを各々、 高発速度を顧節しながら共離者し、 Snの充壌率が 0.8 で、各々膜厚が 1 0 0 人、 1 8 0 人及び 3 0 0 人の SnOz中に Sn数量子が分散した複合層のみを有する 3 種類の試料を得た。

得られた3種類の試料について実施例1と間様の方法で 記録再生を行った結果を第1表に示す。

彫	1	丧
M3		- 44

複合脂膜原 (人)	レーザ先強度 1) (aW)	CN比(dB)
1 0 0	1 0	4 2
1 8 0	1 2	4 5
3 0 0	12mWで記録できず	_

知径が1µmのピットを形成させるのに必要な、ディスク面上に於けるレーザ光強度

比較好2

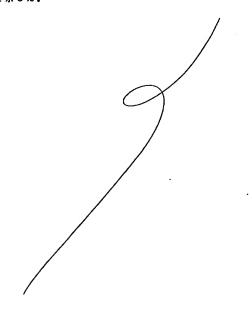
実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状括版を2枚用意し、実施例1と同様に基板回転速度20rpm、真空度1×10-6 mm Ngの条件で電子ビーム 素着法を用い、これら搭板上にGeを蒸着し、Geの膜障が80 A及び300人の記録順がGeのみの2種類の試料を得た。 得られた2種類の試料について実施例1と同様の条件で記録することを試みたが、いずれの試料もレーザ光強度12 mMではピットは形成されず、記録することはできなかった。

実施例 1 と比較例 1 及び 2 より明らかな如く、比較例 1 に示す記録階が Snと SnO2の複合部膜のみからなる試料は、実施例 1 に示す本発明の充記録媒体に比較して感度、 C N 比共に低く、また配録圏が Ge啓顧のみからなる比較例 2 に示す試料は、本発明の充記録媒体に比較して著しく感度が低い。

#### 实施例 2

作した。

得られた上記13種類のディスク状光記録媒体について、 実施例1と同様の方法を用いて測定した記録感度とCN比 を第2要に示す。耐湿性はnが2以上の場合枠にすぐれた 結果を示した。



试料番号 ————		祖 合 暦			半導体周	紀	録	阳	記錄再生特	生特性
P/4-141/13	金属または 半導体	企版酸化物	金原または半 将体の充填率	原 さ 1) (人)	原. さ 2) (人)	超稱成	n	原 さ (A)	レーザ先独度 (mH)	GNH (dB)
2 - 1	S n	S n O <sub>2</sub>	0.8	140	5 0	第3図	1	190	7	5 3
2 – 2	î n	Ing Oa	0.6	120	5 0	第4図	2	340	10	5 4
2 – 3	t n	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	绑5図	3	270	7	5 0
2 - 4	Sn	A 1 2 O 3	0.9	150	5 0	第2図	2	250	1 2	4 9
2 – 5	l n	ZrO2	0.9	7 0	3 0	同上	.4	330	1 2	5 0
2 – 6	Sn	ZnO	0.8	6 0	2 0	間上	3	260	11	5 0
2-7	Ge	S n O₂	0.8	8.0	4 0	\$26J.	3	280	8	5.2
2 - 8	РЬ	ln <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.8	1 4 0	5 0	同上	2	240	7	5 2
2 – 9	A I	S n Oz	0.7	6 0	2 0	<b>同</b> .上	• 4	260	10	5 0
2 -10	2 n	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	同上	3	230	1 0	5 0
2-11	Сu	SnO <sub>2</sub>	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	1 2	5 3
2 - 12	Αg	SnO <sub>2</sub>	0.7	60	2 0	冏 止	4	260	1 0	5 5
2 – 13	Αu	Ing Oa	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	1 2	5 5
2 -14	Sb	S n O <sub>2</sub>	0.8	190	4 0	北 同	2	270	6	5 7

- 1) 複合間一階の厚さ
- 2) 半游体型一門の厚さ

#### 実施例3

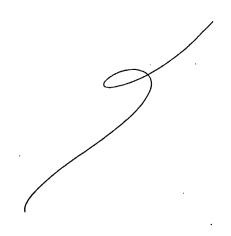
三台の電子銃を装備した真空蒸着装置のチャンパー内に 厚さ 1. 2 mm、外径 3 0 0 mm、内径 3 5 mm のジエチレングリ コールピスアリルカーポネート 飲合体 (商品名 CR-39) か らなるディスク状基板を取り付け、チャンパー内の四つの ルツポにそれぞれ、Ge、Sn、Au及びSnOzを入れ、上記基板 を 2 0 rpm の回転速度で回転させながら、真空度 1 × 10-6 ma figの条件に於て、まづ Geを 5 0 人の厚さに蒸着し、次い で Sn、 Au及び SnOaにそれぞれ別の位子統より電子線を照射 し、Sn、Au及びSnOzそれぞれの意発速度を調節しながら、 三成分を削時に薪務することによって、SnOz中にSnが90 類景%、Auが10類景%からなるSn-Au合金微粒子が分散 し、合金微粒子の充筑率が0.7で、厚さ150人の複合層 を形成し、続いてこの複合関上に再び50人の厚さにGeを 務着することによって、第2図に於てn=2に相当する構 成で厚さ250人の配録酒を有するディスク状光記録媒体 を製作した。

得られた光記録媒体について実施例1と同様の方法で測定した記録再生特性を第3表の試料番号3-1に示す。

また第3 表に示す試料番号3-2~3-6の光記録媒体は試料番号3-1と同様の方法で製作し、複合層中の合金の種類及び合金組成が第3次に示すものである以外は、基

板、半導体層の種類、厚さ、複合層中の合金微粒子の充壌 車、複合層の厚さ、配線層の構成及び配線層の厚さはいずれも試料番号3-1の場合と同一のものである。試料番号 3-2~3-6の光配線媒体について実施例1と同様の条件で測定した配録再生特性を第3表に示す。

安定性、耐湿性について実施例1と同様に測定したが良好であった。



即 3 数

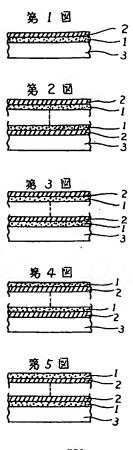
試料番号	拉合旧中の合金散粒子の 横類と組成比 (爪景%)	記録 平 レーザ光強度 (utl)	生 特 性 CN比 (dB)	
3 – 1	Sn (90) — Au (10)	7	5 5	
3 - 2	Sn (20) - Au (80)	9	5 5	
3 - 3	Sn (96) -Ag (4)	8	5 5	
3 – 4	In (90) .—Pb (10)	7	5 3	
. 3 – 5	Sn (50) — In (50)	7	5 4	
3 - 6	Ge (80) Sn (20)	7	5 6	

## 4. 図面の簡単な段明

第1図、第2図、第3図、第4図及び第5図は本発明の光記録媒体の断面図である。

各図に於て、1は複合周、2は半導体周、3は抗板を示す。

代理人 弁理士 髙 橋 勝 利



THIS PAGE BLANK (USPTO)